

『VACUUM2021 真空展』 オンライン出展のお知らせ

真空技術で明日を創る VACUUM2021 真空展

芝浦メカトロニクス(株)と芝浦エレテック(株)は「VACUUM2021 真空展」オンライン出展いたします。
バーチャルブースにて、弊社製品・サービスの最新情報をご紹介します。

芝浦メカトロニクス(株)では、電子部品用スパッタリング装置を中心にご紹介します。

芝浦エレテック(株)では、IoT サービスツールや装置リニューアルサービスをご紹介します。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

- 記 -

会期 : 2021年11月24日(水)～12月10日(金)
公式サイト : <https://biz.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>
入場料 : 無料(登録制)
来場登録 : <https://autumnfair.nikkan.co.jp/account/form>

出展品目 : ■ 芝浦メカトロニクス株式会社
1) 電子部品用スパッタリング装置(BMシリーズ)
2) 電子部品用絶縁膜スパッタリング装置(CCSシリーズ)
3) 電子部品用スパッタリング装置(CFSシリーズ)

■ 芝浦エレテック株式会社
1) モニタリングツール キノシステム®
2) 装置リニューアル

- 以上 -

【お問合せ先】

芝浦エレテック株式会社
経営企画部 企画担当

e-mail : sme_kikaku@shibaura.co.jp

web サイト : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>

